# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

63-298839

(43)Date of publication of application: 06.12.1988

(51)Int.CI.

(21)Application number: 62-131553

(71)Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

(22)Date of filing: 29.05.1987 (72)Inventor: UENO FUMIAKI

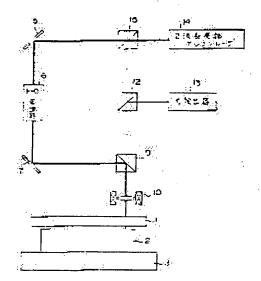
NAGASHIMA MICHIYOSHI

#### (54) FORMING DEVICE FOR OPTICAL MASTER DISK

#### (57) Abstract:

PURPOSE: To improve the recording quality by providing a laser equipment oscillated simultaneously by ≥2 wavelengths. using one of the oscillated laser light as a recording beam, and applying intensity modulation of the light to use it as the signal recording, and using the other oscillated laser light as control light adjusting and controlling the focus of the recording light or the like.

CONSTITUTION: The oscillated light is divided into two by a filter mirror 15, the one laser beam is subjected to intensity modulation in response to the signal to be recorded by an E-O modulator 6 and used as recording light sensitive to the resist radiating a laser beam spot on the base 1 coated with the resist by the actuator 10. Moreover, the other laser beam is radiated to the base 1 via the actuator 10, the returned reflected light is detected by a photodetector 13 via a filter mirror 9 and a half mirror 12, and the detection output signal is used to control the actuator 10. Thus, since the relative position of the spot of the laser beam for recording and control is not changed easily, the excellent master optical disk is generated.



#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

## ⑲ 日 本 国 特 許 庁 (J P)

① 特許出願公開

# 四公開特許公報(A)

昭63 - 298839

Mint Cl 4

識別記号

庁内整理番号

43公開 昭和63年(1988)12月6日

G 11 B 7/26

8421-5D

審査請求 未請求 発明の数 1 (全6頁)

国発明の名称

光ディスク原盤の作成装置

願 昭62-131553 ②特

願 昭62(1987)5月29日

ぴ発 明 者 植 野 ⑫発 明

文 章 道 芳

恒司

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社内 大阪府門真市大字門真1006番地

松下電器產業株式会社內

①出 顖 人 永 島 松下電器產業株式会社

大阪府門真市大字門真1006番地

砂代 理 弁理士 星野

外1名

1. 発明の名称 光ディスク原盤の作成装置

#### 2. 特許請求の範囲

フォトレジストを塗布した光ディスク基板に、 記録信号により強度変調したレーザ光を照射する 工程を有する、記錄信号を記録した光ディスク原 盤の作成装置において、上記記録信号により強度 変調される記録レーザ光と、その記録レーザ光の 基板上の焦点スポットの形成を制御するための制 御レーザ光とを、少なくとも2つ以上の異なる波 長でレーザ光を発振する1つのレーザ装竄から供 給することを特徴とする光ディスク原盤の作成装 置.

3. 発明の詳細な説明

(産築上の利用分野)

本発明は、光ディスク原盤の作成装図に関する。 (従来の技術)

光ディスク原盤(以下、単に原盤という)は、表 面を研磨したガラス等の基板にフォトレジスト

(以下、単にレジストと略す)を塗布し、これを記 録すべき情報信号により強度変調したレーザ光を 用いて必光させ、その感光度に対応した情報記録 を原盤に形成する。

第9 図はそのような従来の原盤の作成装餌の構 成を、レーザ光の照射構成を主にして示したもの で、レジストを強布した訪板1は、スピンドル2 によって回転駅動されるとともに、一軸移送台3 によって基板1の径方向に移送される。Aェ(ア ルゴン)レーザ4の発するレーザ光は、ミラー5 を経て強度変調器(E一〇変調器という)6によっ て記録すべき倡号強度に応ずる強度変調をうけ、 ミラー7,8,フィルタミラー9を経てレンズア クチュエータ(以下、単にアクチュエータという) 10によって拡板1に照射される。He-Ne(へ リウムネオン)レーザ11によるレーザ光は拡板1 に照射され、その戻り光がハーフミラー12を経て 光検出器13に送られ、その検出出力によって、上 記アクチュエータ10が前記 A r レーザ4 のレーザ 光の焦点を拡板1に結ぶように制御する。なお、

据板1のレジストはArレーザ光には感光し、 He-Neレーザ光には感光しないレジストが使用される。

(発明が解決しようとする問題点)

従来の光ディスク原盤は上記のように作成されるので、記録用および焦点の調整制御用の2つのレーザ光(それぞれを記録光、制御光と略す)をそれぞれ発掘するレーザ装置(上記の例ではAェレーザ装置、He-Neレーザ装置)2つが必要で、そのため、原盤の作成装置が大型になり、また、トラッキング制御を行いながらトラック溝(以下、記録波または溝という)を設けた基板の記録信号で強度変調したレーザ光を照射する場合には、記録光と制御光の焦点スポットが相対的にずれる等の欠点がある。

本発明は、上記の欠点を排除した光ディスク原盤の作成装置の提供を目的とするものである。

(問題点を解決するための手段)

本発明は上記の目的を、2つ以上の波長で同時 に発振する1つのレーザ装置を設けて、その発振

1上に、レーザビームスポット(焦点)を照射する レジストを感光する記録光となされ、また、他方 のレーザ光は、アクチュエータ10を経て基板1に 照射され、それが反射した戻り光をフィルタミラー9,ハーフミラー12を経て光検出器13によって 検出し、その検出出力信号にはアクチュエータ10 と基板1との距離に応ずる変化が得られるから、 それは上記記録光のスポットを基板1上に結ばせる、アクチュエータ10の側御に用いられる。

レーザ光の1つを記録光として、それを強度変調して信号の記録に用い、他の発振レーザ光を記録 光等の焦点を調整制御する制御光とすることにより速成する。

(作用)

本発明は、記録、制御の両レーザ光を1 個のレーザ装置から供給するから、装置として小型に構成でき、また、それら記録、制御のレーザ光のスポットの相対位置は容易には崩れないので、優れた光ディスクの原盤の作成が可能になる。

#### (実施例)

以下、本発明を実施例によって詳細に説明する。第1 図は本発明の一実施例の光ディスク原盤作成装置の構成を示す図で、以下説明しない符号は前図までの説明を援用し、その他の符号14は2 波長の発振が可能な2 波長発展 A r レーザであり、その発振光はフィルタミラー15によって2 つに分けられ、その一方のレーザ光は、E - O変調器6によって記録すべき信号に応じた強度変調をうけ、アクチュエータ10によりレジストを塗布した基板

している.

装板1はスピンドル2によって回転駆動され、一輪移送台3によって基板1の半径方向に移送される等は従来の通りである。

なお、2 波長発振の A r レーザ14は、その発振 波長の特定の2 波長に高い反射率を有するレーザ 共振器のミラーを用いて構成でき、さらに、それ ら発振する2つのレーザ光の強度比は同様に、共 振器の反射率の差を調整して実現可能で、発振波 長は、例えば記録光に457.9mm、制御用には514.5 nmの組合せができる。

 ものであってもよい。

第2図はマルチモード発振のArレーザから2 波長のレーザ光を作出する実施例を示示し、以同のので得し、それららに説明しない前図までと同一の符号は、それららら発 のArレーザで、その発振をである。 のArレーザで、その発展である。 のArレーザで、その発展である。 のArレーザで、その発展である。 のでは、フィルタミラー17で他のレーザ光を通 し、また、フィルタミラー17で他のとし、ができる。 はに信号の記録を基板1に行うことができる。 はに信号の記録を基板1に行うには、Arレーザが使用 できる。

第3図は他の実施例の構成図である。18は予め記録溝が形成されレジストを塗布した溝付基板18のある。光検出器13は焦点信号の他に溝付基板18の記録溝によるトラッキング信号を検出する。19はガルバノミラーで、上記トラッキング信号によって制御され、紙面に垂直な軸の回りに微小角度の揺れを可能にして、記録光を溝付基板18の記録溝

ってもよく、いずれの場合もVppの底または山に信号の記録が可能である。また、第6図(a)ないし(b)のように、制御光のスポット21をVppの底または山におき、記録光のスポットをVppの斜面におくと、その斜面に記録ができるから、両斜面に記録させると従来の2倍の情報を記録した光ディスクを提供する原盤ができる。

一般に、光ディスク原盤の作成装置では、記録 光・制御光の両スポットの位置関係が一定でない ときは、記録信号がトラックずれを生じ、再生時 にクロストークを生ずる。

両スポットの位置ずれの主要な原因は、レーザ 共振器の温度による揺らぎであるが、本発明では 記録光・制御光の両スポットとも同一レーザ装置 から作成しているから、温度による揺らぎがあっ ても、それらの相対位置は変化せず、したがって、 クロストーク等の発生は少ない。また、制御光の スポットが揺らいでも、それによってトラッキン グを行っているから、信号記録には全く影響がない。 にトラッキングするものである。

ここで、複付基板18の記録神は断面がひまたは Vの一般の薄でよく、これは機械切削により形成 可能であるが、番地切削と同時の切削は困難であ る。そのため、予め記録講を設けた基板を用いて 悉地を記録することになり、したがって、トラッ キングをかけることになる。

制御光および記録光は、アクチュエータ10によって滞付基板18上に焦点スポットを結び、それらのスポットは同一点にあって記録ኞ上にあってもよく、また、第4図(a)のように、潜方向直級上にあってもよい。同じく(b)図のように、制御光スポット21は海上にあり、記録光スポット20は海間にあるようにすると、その海間に信号の記録ができる。

V 溥のときは記録光および制御光の両スポット 20,21は、第5図(a)のように薄方向の谷に直線 状にあってもよく、また、(b)図のように海の山 にあるようにしてもよい。また、それら両スポット20,21が同一点にあり、V 禅の底または山にあ

第7回は本発明のさらに他の実施例を示し、V 隣の両斜面に信号を記録する場合の実施例である。

記録光を2波長発振Arレーザ14からフィルタ

ミラー15によって2波長に分離して取り出し、記 録光とする一方のレーザ光をハーフミラー22によ って2分削させ、それぞれをE-O変調器6. 6、によって記録信号強度に応じて強度変調させ、 その一方を1/2波長板23により偏波面を1/2 波長ずらせてあるので、PBS(偏光ピームスプ リッタ)24によって1つの記録光になされ、記録 光と制御光はガルバノミラー18,アクチュエータ 10を経てレジストを強布したV溝を有する拡板25 に紋られたビームが照射され、それらのスポット は第8図(a)のように、制御光のスポット21をV 群の山におき、2つの記録光のスポット20。201 を上記の山の南斜面にそれぞれおくか、または何 図(b)のように、制御光のスポット21をV縛の谷 におき、2つの記録光のスポット20, 20'をそれ ぞれ V 溝の谷の両斜面にあるようにして、制御光 21で V 薄の山または谷にトラッキング をかけなが

#### 特開昭63-298839(4)

ら、異なった信号により強度変調された記録光20, 20′により、同時にV湖の両斜面に信号を記録さ せることができる。

#### (発明の効果)

以上、詳細に説明して明らかなように、本発明 は、1つのレーザ装置から記録光および制御光を 得て信号を記録するから、従来必要であった2つ のレーザ装置の一方を省略して小型に構成できる と同時に、レジストを塗布した基板に記録謝を予 め形成してトラッキングをかけながら借号を記録 することにより、記録光のスポットと制御光のス ポットとの相対位置がずれにくいため、記録品質 が大幅に向上した原盤を作成できることになる。 4. 図面の簡単な説明

第1回、第2回、第3回および第7回はそれぞ れ本発明の実施例を示す図、第4図、第5図、第 6 図および第8 図は説明補助図で、本発明の記録 光、制御光の基板上に結ぶスポットを説明する図、 第9図は従来例の説明図である。

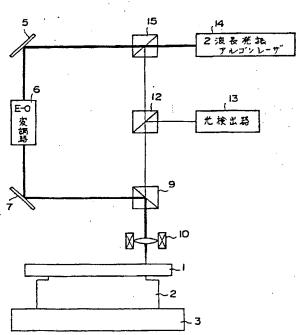
1 … ガラス基板、 2 … スピンドル、

…一翰移送台、 4 … A r (アルゴン)レー 5, 7, 8 ... \$ 5 - , 6, 6'... 強度変調器(E-O変調器)、 9,15,17 …フィルタミラー、 10…レンズアクチュ エータ(アクチュエータと略す)、 11… 22 … ハーフミラー、 13 … 光検出器、 14 ··· 2 波長発振Aェレーザ、 16 ···マルチモ ード発級アルゴンレーザ、 18… 滞付基板、 19… ガルバノミラー、 20, 20′… 記録光 スポット、 21…制御光スポット、 23… 1/2被長板、 24… PBS(偏光ビーム スプリッタ)、 25 ··· V 游付基板。

特許出願人 松下電器產業株式会社







2… スピンドル

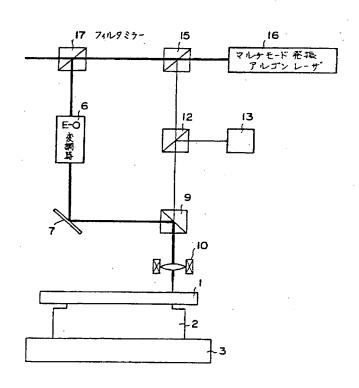
1…ガラス蒸板 9 … フィルタ ミラー

10 … レンズアクチュエータ

12… ハーフミラー

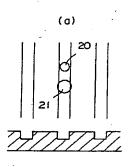
15 … フィルタミラー

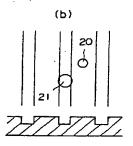
#### 2 図



# 特開昭63-298839(5)

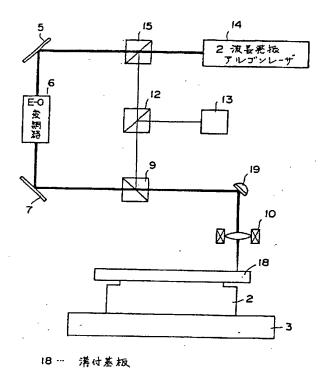
## 第 4 図



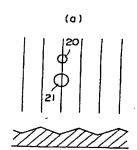


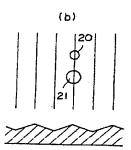
20 … 記 録えのスポット 21 … 刹 御光のスポット

## 第3図



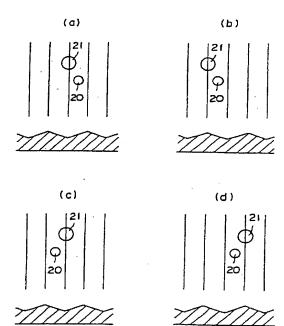
第 5 図





20 … 紀録光のスポット 21 … 制御光のスポット

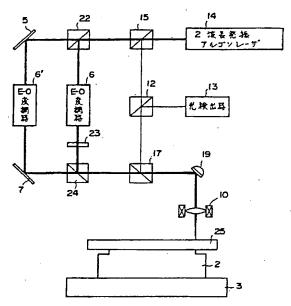
### 第 6 図



20 … 記録だクスポット 21 … 制御光クスポット

# 特開昭63-298839 (6)

第 7 図



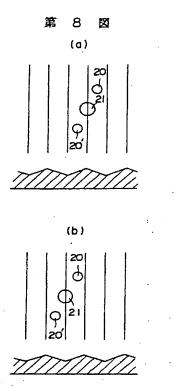
17... 712985-

19… かんパノミラー

23… 1/2 波長板

24... PBS

25… V 满 付基权



20,20' … 記 銀光のスポット 21 … 劉 柳光のスポット

